

## 最近公開された出願特許

2012年10月1日～2013年9月30日

|                |   |                |   |
|----------------|---|----------------|---|
| 特開 2013-197569 | 気相成長装置  | 特開 2013-071876 | 湿式触媒を用いた配向CNT製造方法及び配向CNT                    |
| 特開 2013-194247 | 金属多層膜の成膜方法および金属多層膜の成膜装置                               | 特開 2013-066892 | 排ガス処理方法                                     |
| 特開 2013-194005 | 溶解アセチレンの精製方法及び装置                                      | 特開 2013-063384 | 排ガス処理方法および排ガス処理装置                           |
| 特開 2013-194004 | 溶解アセチレンの精製方法  | 特開 2013-061172 | シリコン化合物ガス中の不純物濃度の分析方法                       |
| 特開 2013-188780 | 異種金属接合方法  | 特開 2013-061109 | 低純度酸素の製造方法及び低純度酸素の製造装置                      |
| 特開 2013-181547 | 液化ガス気化装置及び液化ガス気化方法                                    | 特開 2013-057384 | 水素ステーション                                    |
| 特開 2013-174377 | ヘリウム液化装置  | 特開 2013-057250 | 低温液化ガスポンプ                                   |
| 特開 2013-170846 | 素線位置規制部材及び温度検出器                                       | 特開 2013-053721 | 流体供給装置                                      |
| 特開 2013-170623 | ガス供給装置及び方法  | 特開 2013-053355 | 気相成長装置                                      |
| 特開 2013-167288 | 水素ステーション  | 特開 2013-049605 | 不活性ガス精製方法                                   |
| 特開 2013-158826 | 複合溶接方法及び複合溶接用の溶接トーチ                                   | 特開 2013-048888 | 呼吸用気体供給装置                                   |
| 特開 2013-155076 | 窒素富化ガス製造方法、ガス分離方法および窒素富化ガス製造装置                        | 特開 2013-046932 | マグ溶接用シールドガス、マグ溶接方法、および溶接構造物                 |
| 特開 2013-148120 | 水素ガス充填装置及び水素ガス放散量の測定方法                                | 特開 2013-046020 | 炭化珪素成膜装置、及び炭化珪素除去方法                         |
| 特開 2013-142610 | 低温引張試験機   | 特開 2013-043181 | 溶接トーチ及びプラズマ溶接方法                             |
| 特開 2013-130205 | 液化ガス供給装置及び方法  | 特開 2013-040888 | アルシンの分析方法                                   |
| 特開 2013-124920 | アセチレン中の水分測定装置   | 特開 2013-040749 | 燃焼除害装置                                      |
| 特開 2013-123704 | 光化学反応装置   | 特開 2013-040740 | 熱交換器試験装置、及び熱交換器試験方法                         |
| 特開 2013-118999 | コンパートメント解析システム、コンパートメント解析方法、コンパートメント解析装置、プログラム、及び記録媒体 | 特開 2013-040074 | 金属酸化物同位体の製造方法および金属酸化物同位体の製造装置               |
| 特開 2013-115215 | 気相成長装置  | 特開 2013-039521 | ガス処理方法、ガス処理装置、微粉末の形成方法及び微粉末形成装置             |
| 特開 2013-113509 | 熱媒冷却装置及び熱媒冷却装置の運転方法                                   | 特開 2013-033842 | 気相成長装置                                      |
| 特開 2013-110325 | 気相成長装置の抵抗加熱ヒータのバージ方法、気相成長装置                           | 特開 2013-032896 | 熱媒温度制御方法及び熱媒温度制御装置                          |
| 特開 2013-108762 | 一酸化炭素、二酸化炭素及びメタンの分析方法                                 | 特開 2013-031885 | 溶接用トーチ及びアダプタキット                             |
| 特開 2013-108537 | 水素ガス充填方法、及び水素ガス充填装置                                   | 特開 2013-027824 | 液体分配装置                                      |
| 特開 2013-107087 | プラズマアーク溶接のモニタリング方法及びプラズマアーク溶接装置                       | 特開 2013-024287 | 水素ガス充填装置                                    |
| 特開 2013-107086 | プラズマアーク溶接方法及びプラズマアーク溶接装置                              | 特開 2013-018005 | レーザ加工機用窒素供給装置                               |
| 特開 2013-107085 | プラズマアーク溶接方法及びプラズマアーク溶接装置                              | 特開 2013-011374 | 空気分離方法及び装置                                  |
| 特開 2013-104100 | 金属薄膜の成膜方法および金属薄膜成膜用原料                                 | 特開 2013-009815 | 解凍装置及び凍結保存装置                                |
| 特開 2013-104099 | 金属薄膜材料および金属薄膜の成膜方法                                    | 特開 2013-008828 | シリコン絶縁膜の形成方法                                |
| 特開 2013-103841 | 窒素ガス製造方法、ガス分離方法および窒素ガス製造装置                            | 特開 2013-007636 | 可燃性ガス測定方法及び装置                               |
| 特開 2013-096456 | ガス供給装置  | 特開 2012-256937 | 気相成長装置及び方法                                  |
| 特開 2013-091066 | アルミニウムのろう付け方法   | 特開 2012-251606 | 液化水素貯蔵供給設備                                  |
| 特開 2013-088097 | 冷凍装置  | 特開 2012-246981 | 液化水素貯蔵供給設備                                  |
| 特開 2013-087997 | 急速凍結装置  | 特開 2012-239983 | 光反応容器及び光反応装置                                |
| 特開 2013-086136 | フェライト系ステンレス鋼板のTIG溶接方法                                 | 特開 2012-237765 | 超音波探傷検査用探触子および超音波探傷検査用スキャナ                  |
| 特開 2013-086088 | ハロゲン化物粒子を含むガスの除害方法                                    | 特開 2012-237023 | 金属微粒子の製造方法                                  |
| 特開 2013-079753 | バーナおよびバーナ燃焼方法   | 特開 2012-233813 | 自動計量装置                                      |
|                |   | 特開 2012-226165 | 金属ミラーの表面の改質方法                               |
|                |   | 特開 2012-217342 | 多能性幹細胞その他の分散浮遊可能な細胞用の凍結保存液および凍結保存法          |
|                |   | 特開 2012-215556 | アミノ基含有非ペプチド化合物を高効率かつ高感度で多重定量する方法およびそのためのキット |
|                |   | 特開 2012-215311 | 凍結保存装置                                      |
|                |   | 特開 2012-214825 | 珪素水素化合物ガスの供給方法                              |

## 最近公開された出願特許

2012年10月1日～2013年9月30日

- 特開 2012-212771 気相成長装置  
特開 2012-211802 硫黄化合物の分析方法  
特開 2012-211060 アルゴンの製造方法  
特開 2012-211034 高配向カーボンナノチューブの製造方法  
特開 2012-207817 燃焼バーナ  
特開 2012-206600 真空装置用扉開閉装置  
特開 2012-206077 無機質球状化粒子の製造方法、無機質球状化粒子製造用バーナ及び無機質球状化粒子製造装置  
特開 2012-194042 ガス分析計用前処理装置  
特開 2012-193918 無機質球状化粒子製造用バーナ、無機質球状化粒子製造装置、及び無機質球状化粒子の製造方法  
特開 2012-189254 分離精製方法  
再表 2011/132496 ガス切断方法及びガス切断装置、ならびに切断火口  
再表 2011/099617 カーボンナノチューブシート及びその製造方法  
再表 2011/045983 太陽電池用セレン化水素混合ガスの供給方法及び供給装置  
再表 2011/027663 太陽電池用セレン化水素混合ガスの供給方法及び供給装置  
再表 2011/016443 反応装置  
再表 2011/001778 シリコン構造体の製造方法及びその製造装置並びにその製造プログラム  
再表 2010/147053 気相成長装置  
再表 2010/134301 精製液化ガスの供給方法  
再表 2010/116623 圧力変動吸着式ガス分離方法および分離装置

計96件